

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

⑯ Offenlegungsschrift
⑯ DE 3413330 A1

⑯ Int. Cl. 3:

B23Q 41/08

DE 3413330 A1

⑯ Aktenzeichen: P 34 13 330.5
⑯ Anmeldetag: 9. 4. 84
⑯ Offenlegungstag: 6. 12. 84

⑯ Unionspriorität: ⑯ ⑯ ⑯

07.04.83 FR 8305979

⑯ Anmelder:

Universite de Valenciennes et du Hainaut
Cambresis, Valenciennes, FR

⑯ Vertreter:

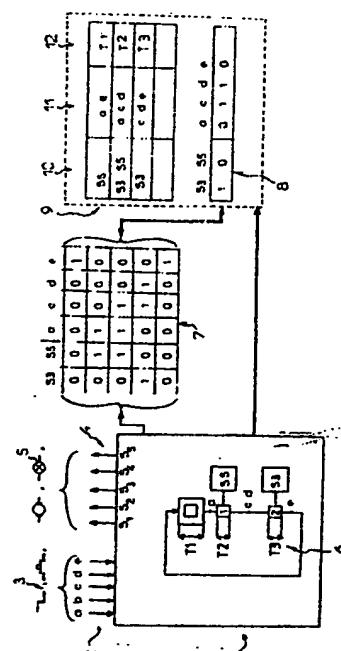
Lamprecht, H., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 8000 München

⑯ Erfinder:

Margin, Paul, Prof., Aulnoy-les-Valenciennes, FR;
Willaeys, Didier, Prof., Raismes, FR

⑯ Verfahren zur Überwachung und Lokalisierung eines Fehlers der Fabrikationszyklen einer automatischen Fertigungsstraße und Vorrichtung zu seiner Durchführung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung und zur Lokalisierung eines Fehlers in einem Fabrikationszyklus einer automatisierten Fertigungsstraße und eine zur Durchführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung, wobei das Verfahren darin besteht, daß ein die Fertigungsstraße steuernder logischer Kreis (1) Eingänge (2) aufweist, die mit Sensoren (3) verbunden sind, und Ausgänge (4), die mit Betätigungsgliedern (5) verbunden sind, daß jeder Zyklus aus einer Folge von Schritten besteht, deren Standardausführungszeit bekannt und in einem Speicher (9) in Form einer Zeitbasis (12) abgespeichert ist, daß dieser Speicher (9) außerdem in Matrizenform die theoretischen Zustände der Eingänge (11) und Ausgänge (10) im Verlauf des Zyklus enthält, daß bei Beginn des Zyklus eine Zeitmeßeinheit ausgelöst wird, daß diese Zeitmeßeinheit bei jedem Wechsel des Zustands wenigstens eines Ausgangs (4) reinitialisiert wird, daß man periodisch den Zeitwert mit der Standardzeit des ablaufenden Schrittes vergleicht und, wenn dieser Wert die Standardzeit überschreitet, den wirklichen Zustand der Eingänge (2) und Ausgänge (4) des logischen Kreises (1) mit den theoretischen, in den Speicher (9) eingespeicherten Werten vergleicht und die nicht realisierten, den Fehler verursachenden logischen Bedingungen anzeigt.



DE 3413330 A1

DIPLOMINGENIEUR
HELMUT LÄMPRECHT
PATENTANWALT

3413330

PROFESSIONAL REPRESENTATIVE BEFORE THE EUROPEAN PATENT OFFICE
CORNELIUSSTR. 42 · D-8000 MÜNCHEN 5 · TEL. 089/2014867 · TELEX 528425

3441

UNIVERSITE DE VALENCIENNES
ET DU HAINAUT CAMBRESIS

Verfahren zur Überwachung und zur Lokalisierung eines Fehlers der Fabrikationszyklen einer automatischen Fertigungsstraße und Vorrichtung zu seiner Durchführung.

5 Ansprüche:

1. Verfahren zur Überwachung und zur Lokalisierung eines Fehlers der Fabrikationszyklen einer automatischen Fertigungsstraße, die durch einen oder mehrere logische Kreise, wie programmierbare Automaten, gesteuert wird, die über hauptsächlich mit Sensoren verbundene Eingänge und mit Steuer- oder Anzeigeorganen verbundene Ausgänge verfügen, wobei jeder Zyklus aus einer Folge von Schritten besteht, deren Standarddurchführungszeit bekannt und in einem Speicher in Form einer Zeitbasis abgespeichert ist, wobei dieser Speicher außerdem in Matrizenform die theoretischen Zustände der Eingänge und Ausgänge im Verlauf eines Zyklus enthält, dadurch gekennzeichnet, daß

man

- zu Beginn des Zyklus eine Zeitmeßeinheit startet oder reinitialisiert,
- bei jeder Zustandsänderung wenigstens eines Ausgangs

5 (4) der logischen Kreise (1) die einem Wechsel des Zyklusschritts entspricht, die Zeitmeßeinheit reinitialisiert,

- periodisch den Wert der Zeitmeßeinheit mit der Standardzeit in dem betrachteten Zyklusschritt vergleicht,

10 den wirklichen Zustand der Eingänge (2) und Ausgänge (4) der logischen Kreise (1) und der in den Vergleichsspeicher (9) eingegebenen theoretischen Werte vergleicht und die nicht realisierten, den Fehler verursachenden logischen Bedingungen anzeigt.

15

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man in einem Register (8) die Zustände der Eingänge und Ausgänge wiederherstellt, die theoretisch der logische Kreis (1) aufweisen soll, ausgehend von

20 einem Vergleichsspeicher (9), in welchem in Matrizenform ein Bezugszyklus gespeichert ist, von dem jede Zeile einer Zustandsänderung wenigstens eines Ausgangs (4) der logischen Kreise (1) entspricht und jede Zeile die Nummern der Ausgänge (10) und Eingänge (11) umfaßt,

25 deren Zustand gegenüber der vorhergehenden Zeile geändert wurde, und eine Standardzeit (12).

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß man den theoretischen Zustand der im Register

30 (8) enthaltenen Eingänge und Ausgänge in Abhängigkeit vom Inhalt des Vergleichsspeichers (9) ändert bei jeder

Änderung des Zustands eines Ausgangs (4) der logischen Kreise (1) oder wenn die zulässige Standardzeit für den betrachteten Zyklusschritt, die in der Zeitbasis (12) enthalten ist, überschritten ist.

5

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man bei jeder Veränderung des Zustands wenigstens eines Ausgangs (4) der logischen Kreise (1) einen augenblicklichen Vergleich zwischen den an den Eingängen (2) und Ausgängen (4) der logischen Kreise (1) gegebenen wirklichen Werten und den im Vergleichsspeicher (9) gespeicherten theoretischen Werten (10, 11) dieser Eingänge und Ausgänge durchführt.

15

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man zur Bildung des Speicherinhalts des Vergleichsspeichers (9) aufeinanderfolgend für jeden Zustandswechsel wenigstens eines Ausgangs (4) der logischen Kreise (1) die Nummern der Eingänge (2) und Ausgänge (4) speichert, deren Zustand gegenüber der vorhergehenden Speicherung verändert ist, wie auch das seit der vorhergehenden Speicherung verstrichene Zeitintervall.

25

6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß man bei der Ausgabe eines Vergleichs und falls zwischen dem Inhalt des Registers (8) und den Eingängen (2) und Ausgängen (4) der logischen Kreise (1) eine Abweichung besteht, die nicht verwirklichten logischen Bedingungen bzw. Zustände anzeigt, welche diesen Abweichungen entsprechen und den Fehler verursachen.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man dem zur Vollendung eines Zyklusschritts notwendigen Zeitintervall eine Toleranz zubilligt, bevor man eine Anzeige der fehlerhaften, einen Fehler verursachenden Zustände auslöst.

8. Überwachungsvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 ausgehend von einem Mikroprozessor-Kreis, dadurch gekennzeichnet, daß sie ein Vergleichsregister (8), einen einen Bezugszyklus enthaltenden Speicher (9), eine Zeitmeßeinheit und eine Anzeigeeinheit umfaßt.

Verfahren zur Überwachung und zur Lokalisierung eines Fehlers der Fabrikationszyklen einer automatischen Fertigungsstraße und Vorrichtung zu seiner Durchführung.

5 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung und zur Lokalisierung eines Fehlers der Fabrikationszyklen einer automatischen Fertigungsstraße, die durch einen oder mehrere logische Kreise, wie programmierbare Automaten, gesteuert wird, die über hauptsächlich mit Sensoren verbundene Eingänge und mit Steuer- oder Anzeigeorganen verbundene Ausgänge verfügen, wobei jeder Zyklus aus einer Folge von Schritten besteht, deren Standarddurchführungszeit bekannt und in einem Speicher in Form einer Zeitbasis abgespeichert ist, sowie eine Vorrichtung zu

10 seiner Durchführung.

15

Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf Transfermaschinen, wie sie insbesondere bei der Fertigung von großen Serien, z.B. in der Automobilindustrie, verwendet werden.

Derzeit ist es bekannt, den Fabrikationszyklus eines Produkts auf einer Fertigungsstraße oder einem Fließband mit Hilfe eines oder mehrerer logischer Kreise, insbesondere unter Anwendung programmierbarer Automaten durchzuführen. Letztere sind spezialisierte Rechner, die eine gewisse Anzahl von Eingängen und Ausgängen aufweisen, wobei letztere in Abhängigkeit vom Zustand der Eingänge und einem vorher eingespeicherten Programm reagieren.

Bei gewissen komplizierten Fertigungsvorgängen ist es notwendig, mehrere Automaten heranzuziehen, welche insgesamt pro Fertigungsstraße bis zu 300 Eingänge-Ausgänge aufweisen können.

5

In dem häufig anzutreffenden Fall einer sehr achtlichen Anzahl von Eingängen-Ausgängen ist es im Pannenfall sehr schwierig, den genauen Grund der Störung festzustellen. Tatsächlich besitzen die programmierbaren

10 Automaten bis heute keine Anzeigen, die es gestatten, den Zyklusschritt genau anzuzeigen, in dessen Verlauf sie stillgesetzt wurden, weshalb es erforderlich ist, eine ganze Reihe von logischen Prüfungen durchzuführen, um den Zyklusschritt zu ermitteln, in welchem der Still-
15 stand verursacht wurde, und anschließend den Zustand der Eingänge zu überprüfen, um festzustellen, welcher fehlerhaft ist, sowie schließlich zurückzukehren bis zum Steuerorgan dieses Eingangs.

20 Abgesehen davon, daß die Fehlersuche sehr schwierig ist, ist die Stillstandszeit der Fertigungsstraße wegen des sich ergebenden Produktivitätsverlusts kostspielig, weshalb man gewisse Programme für programmierbare Automaten entwickelt hat, die für den Fall einer Störung eine
25 Fehlerdiagnose aufweisen. Es handelt sich dabei gewiß um einen großen Fortschritt, jedoch erfordern die Diagnoseprogramme eine bedeutende Speicherkapazität, außerdem sind sie bei ihrer Verwirklichung und wegen des erforderlichen Materialaufwands kostspielig.

30 Hauptsächliche Aufgabe der Erfindung ist es, ein einfacheres und kostengünstigeres Überwachungsverfahren und

eine dafür geeignete Vorrichtung zu schaffen, wobei der Weg einer zeitlichen Überwachung mittels einer Beschränkung der Daten beschritten wird. Das Verfahren soll auf jeden logischen Steuerkreis anwendbar sein, sei er

5 verkabelt oder programmiert.

Das Verfahren soll absolut keine Störung des oder der logischen Steuerkreise bewirken und selbst wenn eine mögliche Störung der Überwachungsvorrichtung auftritt,

10 soll keine Beeinflussung der Fertigung stattfinden.

Außerdem soll das Überwachungsverfahren standardisiert und ohne besondere Anpassung mit allen Fabrikationszyklen anwendbar sein.

15 Das Überwachungsverfahren soll es gestatten, die Speicherkapazität der zur Durchführung des Verfahrens dienenden Vorrichtung auf ein Minimum zu beschränken und damit eine beachtliche Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

20 Das Verfahren soll geeignet sein, mit derzeit existierenden logischen Steuerkreisen angewandt zu werden, ohne diese abändern zu müssen.

25 Außerdem soll die Vorrichtung zur Durchführung des Überwachungsverfahrens durch eine Anzeige die Möglichkeit bieten, sehr schnell das fehlerhafte Organ zu ermitteln; bei einer fertiggestellten Vorrichtung ist es sogar möglich, dem Bedienungspersonal das fehlerhafte Teil

30 und die Arbeitsweise zu seinem Austausch anzuzeigen.

Weitere Zwecke und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der noch folgenden Beschreibung.

Zur Lösung der gestellten Aufgabe besteht die Erfindung

5 bei dem eingangs erwähnten Verfahren darin, daß man

- zu Beginn des Zyklus eine Zeitmeßeinheit startet oder reinitialisiert,
- bei jeder Zustandsänderung wenigstens eines Ausgangs der logischen Kreise die einem Wechsel des Zyklusschritts

10 entspricht, die Zeitmeßeinheit reinitialisiert,

- periodisch den Wert der Zeitmeßeinheit mit der Standardzeit in dem betrachteten Zyklusschritt vergleicht, den wirklichen Zustand der Eingänge und Ausgänge der logischen Kreise und der in den Vergleichsspeicher eingegebenen theoretischen Werte vergleicht und die nicht realisierten, den Fehler verursachenden logischen Bedingungen anzeigt.

15 Eine Überwachungsvorrichtung zur Durchführung des erfundungsgemäßen Verfahrens umfaßt ausgehend von einem Mikroprozessor-Kreis ein Vergleichsregister, einen einen Bezugszyklus enthaltenden Speicher, eine Zeitmeßeinheit und eine Anzeigeeinheit.

20

25 Anhand der nun folgenden Beschreibung eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels der Erfindung wird diese näher erläutert.

30 Die Zeichnung zeigt schematisch die verschiedenen Schritte des Verfahrens zur Überwachung und Lokalisierung von Fehlern.

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Überwachung und zur Lokalisierung eines Fehlers eines Fabrikationszyklus in einer automatisierten Fertigungsstraße bzw. einem Fließband wird insbesondere angewandt bei Transferketten, 5 welche durch einen oder mehrere logische Kreise, wie z.B. programmierbare Automaten, gesteuert werden. Die Transferketten werden im allgemeinen durch Aneinanderreihung von Werkzeugmaschinen gebildet, die aufeinanderfolgend an einem Werkstück verschiedene Arbeiten ausführen, wobei 10 das Werkstück seinerseits aufeinanderfolgend auf den Werkzeugmaschinen verschiedenen Arbeiten unterworfen wird.

Ein Fabrikationszyklus umfaßt alle Arbeiten, welche durch die Maschinen am Werkstück ausgeübt werden müssen. Die 15 Arbeiten werden in verschiedenen aufeinanderfolgenden Schritten ausgeführt, die sich aneinander anschließen, wenn der jeweils vorangehende Schritt beendet ist, was durch eine Reihe von Sensoren oder Fühlern oder anderen Prüforganen festgestellt wird.

20 Wenn eine der Bedingungen, welche für den Übergang zum nachfolgenden Schritt erforderlich ist, nicht erfüllt ist, wird die Maschine stillgesetzt.

Das Überwachungsverfahren nach der vorliegenden Erfindung hat die Aufgabe, festzustellen, welche die nicht erfüllte Bedingung ist, um den Fabrikationszyklus fortsetzen zu können.

30 Die Figur zeigt schematisch die verschiedenen, zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nötigen Elemente. Ein logischer Steuerkreis 1, der die Form

eines programmierbaren Automaten aufweist, besitzt Eingänge 2, welche beispielsweise mit den Bezugszeichen a, b, c, d und e gekennzeichnet sind und die mit verschiedenen Sensoren oder Fühlern 3 verbunden sind, die in der 5 zu überwachenden bzw. zu steuernden automatischen Fertigungsstraße angeordnet sind. Der Steuerkreis 1 besitzt außerdem mit S_1 , S_2 , S_3 , S_4 und S_5 gekennzeichnete Ausgänge 4, die mit verschiedenen Betätigungsgliedern von Steuer- oder Signalorganen 5 verbunden sind. Der Steuer- 10 kreis 1 enthält außerdem ein dem auszuführenden Fabrikationszyklus entsprechendes Programm, das symbolisch durch ein die "norme grafcet" anwendendes Diagramm 6 wiedergegeben ist.

15 15 Die Tafel 7 zeigt die Zustände der verschiedenen Eingänge a, c, d und e und der Ausgänge S_3 und S_5 im Verlauf eines Fabrikationszyklus.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren vergleicht man im 20 20 Falle einer Anomalie den Zustand der Eingänge 2 und der Ausgänge 4 des logischen Steuerkreises 1 oder der logischen Steuerkreise 1 mit dem Inhalt eines Registers 8, in welchem die Zustände der Eingänge und Ausgänge enthalten sind, die der logische Kreis 1 aufweisen müßte, 25 um einen korrekten Zyklus zu bewirken.

Die verschiedenen Zustände der Eingänge und Ausgänge des Registers 8 werden ausgehend von einem Speicher 9 hergestellt, in welchem ein Referenzzyklus in Matrizenform 30 eingespeichert ist, wobei jede Zeile einer Veränderung des Zustandes zumindest eines Ausgangs eines logischen Kreises zugeordnet ist und jede Zeile die Nummern

der Ausgänge 10 und der Eingänge 11 enthält, deren Zustand gegenüber der vorhergehenden Zeile verändert ist, und eine Zeitbasis 12. Man kann bemerken, daß nach dem erfindungsgemäßen Verfahren die Möglichkeit besteht, den Eingangs-
5 und Ausgangsklemmenbereich des logischen Kreises 1 zu rekonstruieren, von welchem die Tafel 7 einen vereinfachten Überblick gibt, weil ja diese Tafel nicht die im Fabrikationszyklus unbenützten Eingänge und Ausgänge aufnimmt, so daß sich im Speicher 9 eine minimale Zahl
10 von Speicherdaten befindet, was einer Komprimierung der Daten entspricht.

Die Rekonstruktion des Klemmenzustands des Ausgangs im Register 8 ist außerordentlich einfach, indem man vom
15 Speicher 9 ausgeht, weil jede Zeile dieses Speichers die Nummern der Eingänge und Ausgänge enthält, deren Zustand sich gegenüber der vorhergehenden Zeile geändert hat, so daß es durch eine Beobachtung des Zyklus möglich ist, den theoretischen Zustand kennenzulernen, den die Eingänge und Ausgänge wie im Register 8 angezeigt aufweisen
20 müssen.

Unter Bezugnahme auf das in der Zeichnung dargestellte Beispiel entspricht die erste Zeile der Tafel 7 dem
25 Anfang des Zyklus. Die zweite Zeile kommt hinzu, wenn der Eingang a auf den Zustand 1 und der Eingang e auf den Zustand 0 übergeht, was zur Folge hat, daß der Ausgang S_5 ebenfalls auf den Zustand 1 übergeht. Parallel hat die Änderung des Ausgangs S_5 die Änderung des Inhalts des Registers 8 zur Folge. Die Änderung des Registers 8 erfolgt in Abhängigkeit von der ersten Zeile
30

3413330

des Speichers 9, welcher die Befehle, Änderungen des Ausgangs S_5 und des Eingangs a des Registers 8 enthält. Die Anomalien werden mittels einer Zeitmeßeinheit durch Zeitüberwachung ermittelt. Die Zeitbasis 12 enthält die 5 für jeden der einen Fabrikationszyklus bildenden Schritte vorgesehenen Standardzeit.

Zu Beginn eines Zyklus wird eine Zeitmeßeinheit gestartet oder reinitialisiert. Man vergleicht ihren Wert mit 10 der für den ablaufenden Schritt vorgesehenen Standardzeit aus der Zeitbasis 12. Wenn der aus der Zeitmeßeinheit erhaltene Wert, der seit der Reinitialisierung abgelaufenen Zeit entspricht, größer ist als die Standardzeit, liegt im Zyklus eine Anomalie vor und es wird das 15 Vergleichsverfahren ausgelöst, das die Lokalisierung des Fehlers ermöglicht.

Bei jeder Veränderung des Zustands wenigstens eines Ausgangs 4 des logischen Steuerkreises 1 wird das Zeitglied reinitialisiert, was einem Wechsel des Zykusschritts entspricht, und die bei der Zeitüberwachung in Betracht gezogene Standardzeit wird ebenfalls verändert, um mit der des ablaufenden neuen Schritts übereinzustimmen.

25

Dann wird der Zyklus fortgesetzt und geht auf den folgenden Zustand über, der der Zeile 3 der Tafel 7 entspricht, wo ein gegebener Zustand der Ausgänge nicht verändert ist und deshalb keinen Einfluß auf die Zeitüberwachung 30 hat.

Schließlich wird der Schritt der vierten Zeile der Tafel 7 erreicht, für welchen der Ausgang S_3 auf den Zustand 1, der Ausgang S_5 auf den Zustand 0 und der Eingang a auf den Zustand 0 übergeht, während die Eingänge c und d auf den Zustand 1 übergehen. Man kann bemerken, daß die Zeile 2 der entsprechenden Matrize im Speicher 9 tatsächlich die Änderung der entsprechenden Eingänge und Ausgänge S_3 , S_5 , a , c und d anzeigt. Diese Daten beeinflussen den den Wert der verschiedenen Zustände im Register 8 im Vergleich mit ihrem vorhergehenden Zustand. Das Register 8 nimmt deshalb den in der Zeichnung dargestellten Wert an und parallel dazu wird das Zeitglied reinitialisiert.

Schließlich erreicht der Fabrikationszyklus den der Zeile 5 der Tafel 7 entsprechenden Schritt und parallel dazu wird das Register 8 durch den Inhalt der Zeile 3 des Speichers 9 verändert, um den der Zeile 5 der Tafel 7 entsprechenden Wert anzunehmen, wenn der Zyklus richtig verläuft. Die Zeiten T_1 , T_2 und T_3 der Zeitbasis 12 gestatten die Ermittlung von Fehlern. Tatsächlich findet die Änderung des Registers 8 am Übergang von z.B. der Zeile 1 zur Zeile 2 des Speichers 9 am Ende der vorher gespeicherten Zeit T_2 statt. Diese Zeit entspricht mit einer Toleranz der für einen korrekten Fabrikationszyklus zur Durchführung des Schrittes 1 des Zyklus festgesetzten Zeit. Wenn die Zeit T_2 abgelaufen ist, ohne daß ebenso Änderungen der entsprechenden Ausgänge des logischen Kreises 1 stattgefunden haben, dann überschreitet der Wert der Zeitmeßeinheit die Standardzeit T_2 und es ist eine Anomalie eingetreten. Der Inhalt des Registers 8

341330

und die Eingänge und Ausgänge des logischen Kreises 1 werden verglichen und der Fehler wird lokalisiert.

Das Register 8 entwickelt sich fort bis zu dem am Ende
5 der Zeit T_2 gewünschten Zustand und wird mit dem Zustand
der Anschlüsse der Eingänge 2 und Ausgänge 4 verglichen.

Die Abweichungen der Eingänge und Ausgänge werden angezeigt und geben so die möglichen Gründe für den Fehler
10 zu erkennen, der dadurch eingegrenzt wird.

Beispielsweise kann die Zeit T_2 von der Zeitmeßeinheit überschritten werden, wenn der logische Kreis in dem durch die Zeile 3 der Tafel 7 angezeigten Zustand blockiert bleibt. Das Register 8 wird auf den Zustand übergehen, welcher der Zeile 4 der Tafel 7 entspricht, indem die Zeile 3 des Speichers 9 berücksichtigt wird. Durch Vergleich des Registers 8 mit dem Zustand der Eingänge 2 und 4 des logischen Kreises 1 kann man die für den Fehler verantwortlichen Elemente entdecken, nämlich jene, deren Zustand sich entgegen dem theoretischen Zyklus nicht geändert hat: die Eingänge a und d und Ausgänge S_5 , deren Betätigungsorgan nicht reagiert haben kann. Die Ursachen der Fehler werden somit eingeschränkt und lokalisiert.

Man kann gleichermaßen vorsehen, daß ein Vergleich zwischen dem Inhalt des Registers 8 und dem Zustand der Eingänge 2 und Ausgänge 4 augenblicklich zum Zeitpunkt
30 eines jeden Wechsels des Zustandes wenigstens eines Ausgangs 4 des logischen Kreises 1 stattfindet. Dieser

3413330

Vergleich erlaubt die Entdeckung gewisser Arten von Anomalien, z.B. nicht beleuchtete Anzeigeelemente... und die Vorwegnahme der Entdeckung einer Störung bzw. eines Fehlers.

5

Außerdem werden die Vergleiche angestellt, indem man den Inhalt des Speichers 9 in ein Register 8 überträgt. Man könnte gleichermaßen in Betracht ziehen, die wirklichen Werte der Eingänge 2 und der Ausgänge 4 zu "komprimieren" unter der im Speicher 9 angenommenen Form und ihre so reduzierten Werte mit dem direkten Inhalt des Speichers 9 zu vergleichen.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Überwachung und 15 Lokalisierung von Fehlern bzw. Störungen bildet man den Inhalt des Speichers 9 auf der Basis eines korrekten Fabrikationszyklus. In diesem Fall beginnt das Überwachungsverfahren mit einer Speicherungsphase, Lernvorgang genannt, in welcher man zu jeder Änderung des Zustandes wenigstens eines Ausgangs des logischen Kreises 20 die Nummern der entsprechenden geänderten Ausgänge, die Nummern der Eingänge, deren Zustand sich gegenüber der vorhergehenden Speicherung verändert hat, wie auch das seit der vorhergehenden Speicherung verstrichene Zeit- 25 intervall einspeichert.

Auf diese Weise ist es möglich, einen Referenzspeicher zu bilden und das Verfahren zur Überwachung und Lokalisierung von Fehlern wie oben angegeben durchzuführen, ohne 30 das Verfahren speziell auf eine Fabrikation einzurichten.

Die Kontrolle der Zustände der Eingänge 3 und der Ausgänge 5 des logischen Kreises 1 kann erfindungsgemäß parallel erfolgen, es ist jedoch vorteilhafter, eine sequentielle Überwachung vorzusehen. Es genügt hierzu,

- 5 das in den logischen Kreis 1 eingegebene Programm derart zu ändern, daß bei jedem internen Zyklus des logischen Kreises letzterer auf einen Ausgang in Serie den Inhalt des verschiedenen Eingänge 2 und Ausgänge 4 seiner Anschlüsse adressiert. Diese Änderung ist außerordentlich einfach und erfordert nur sehr wenig Speicherkapazität und gestattet es, zahlreiche Verbindungen wirtschaftlicher zu gestalten.
- 10

- 15 Die Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist ausgehend von einem Mikroprozessor-Kreis gebildet. Die Vorrichtung umfaßt ein Vergleichsregister 8, einen einen Bezugsszyklus enthaltenden Speicher 9, eine Zeitmeßeinheit und ein Anzeigesystem, auf welchem die nicht eingetretene Bedingung bzw. der nicht eingetretene Zustand angezeigt wird, der also die Ursache der Störung ist.
- 20

- 25 Man kann gleichermaßen die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens auf einem Rechner vorsehen, bei welchem z.B. die Anzeige auf einem Bildschirm erfolgt, der in einer Überwachungsstation angeordnet ist.

- 30 Die zwischen dem programmierbaren Automaten und dem Mikroprozessor herzustellende Verbindung kann direkt auf die Anschlüsse des Automaten beispielsweise durch eine serielle Schnittstelle durchgeführt werden, wie sie vorstehend beschrieben wurde, oder aber auch mit

3413330

Zugang über den Bus des Automaten oder unter Verwendung einer R-232-Schnittstelle oder schließlich einer spezialisierten Karte, die insbesondere im Falle intermittierender, flüchtiger Fehler Nutzen bietet.

5

Die Vorrichtung kann dauerhaft an der zu überwachenden Transfermaschine angeordnet sein oder sie kann auch als autonomes System derart angewandt werden, daß sie mit dem Automaten im Störungsfall über eine Steckverbindung verbunden wird.

10

15 Beim Referenz- oder Vergleichsspeicher 9 kann der Referenzzyklus auf einen RAM-Speicher oder auch auf nach Bedarf geladene Kassetten oder Disketten abgespeichert werden.

20

Die Anzeige des Fehlers kann auf einem Display erfolgen, das den fehlerhaften Schritt mit den verschiedenen logischen Bedingungen anzeigt, die nicht den geforderten entsprechen, wodurch die zu überprüfenden und gegebenenfalls auszutauschenden Organe präzisiert werden.

25

Der Mikroprozessor ist außerdem mit einer Spezialtastatur versehen, die verschiedene Funktionen, wie z.B. eine Steuerung des Lernvorgangs oder der Überwachung aufweist, wobei der Lernvorgang der Einspeicherung der den verschiedenen Schritten des Fabrikationszyklus entsprechenden logischen Bedingungen mit Inbetriebnahme der Zeitmeßeinheit und Speicherung der entsprechenden Zeiten entspricht.

30

3413330

Dem Bedienungspersonal wird beispielsweise die Möglichkeit angeboten, an einer Maschine verschiedene Veränderungen vorzunehmen, ohne daß dadurch zugleich ein Fehlerzyklus ausgelöst wird.

5

Überdies ist es auch möglich, mehrere Zyklen einzuspeichern, von denen jeder einem Fabrikationstyp zugeordnet ist, wobei das Bedienungspersonal vom Speicher denjenigen Teil abruft, der dem durchzuführenden und zu

10 überwachenden Zyklus entspricht.

Nummer:
Int. Cl. 3:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

34 13 330
B 23 Q. 41/08
9. April 1984
6. Dezember 1984

